

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02227814 A

(43) Date of publication of application: 11.09.90

(51) Int. CI

G11B 5/66 G11B 5/704 G11B 5/852 H01F 10/08 H01F 41/22

(21) Application number: 01047009

(22) Date of filing: 28.02.89

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

FUKUICHI TOMOHIRO

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND PRODUCTION THEREOF

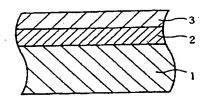
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the perpendicular magnetic recording medium which can make recording to a high density by providing a ferrimagnetism layer, the compensation temp. of which exists in a magnetic recording and reproducing range, on a base material and providing a perpendicular magnetic recording layer on this ferrimagnetism layer.

CONSTITUTION: The ferrimagnetism layer 2, the compensation temp. of which exists in the magnetic recording and reproducing range, is provided on the base material. Not only TbFeCo, also GdFeCo, etc., are properly selected for the ferrimagnetism layer 2 in accordance with the use condition of the magnetic recording medium. A magnetic field is impressed on the base material surface on which the layer 2 is formed in the perpendicular direction; in addition, the base material 1 is so heated that the coercive force of the layer 2 is smaller than the impressed magnetic field to form the film of the perpendicular magnetic recording layer on the layer 2. The perpendicular magnetic anisotropy is improved in this way and the magnetic

recording medium which allows the recording to the high density is obtd. in this way.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-227814

Dint. Cl. *

職別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)9月11日

G 11 B 5/66 5/704 5/852

Α .

7350-5D 7350-5D 6911-5D

7354-5E 7354-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

❷発明の名称

H 01 F

垂直磁気記録媒体及びその製造方法

卸特 願 平1-47009

②出 願 平1(1989)2月28日

70 発明者福

88 21.

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

130代 理 人 弁理士 大岩 增雄

外2名

明 編 音

1. 発明の名称

垂直磁気記録媒体及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基材にその補償指度が磁気記録再生温度範囲にあるフェリ磁性層を設け、このフェリ磁性層 上に盈直磁気記録度を設けた最直磁気記録媒体。
- (2) 基材にその補償温度が磁気記録再生温度範囲にあるフェリ磁性層を設け、このフェリ磁性層を設け、このフェリ磁性層を形成した基材質に豊直方向に磁界を印加し、かつ上記フェリ磁性層の保持力が上記印加磁界よりも小さくなるように上記基材を加熱して上記フェリ磁性層上に最直磁気記録層を成該するようにした豊直磁気記録媒体の製造方法。
- (3) 基材にその補償程度が磁気記録再生程度範囲にあるフェリ磁性層を設け、このフェリ磁性層 上に最適磁気記録層を設けたものを、上記最適磁気記録層中で再配列が生じる程度以上に加熱し、 上記基材面に最高方向に磁界を印加しながら冷却するようにした最適磁気記録媒体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、最直脳気記録媒体及びその製造方法に関するものである。

[従来の技術]

垂直磁気記録においては、その情報たる磁化反転を担う最直磁気記録層の最直磁気異方性が大きいことが強まれる。そのため、垂直磁気記録層の材質としてはCoCr合金、特にスパッタにより成該されたものがよく用いられている。(垂直磁気記録及び差直磁気異方性については、例えば「最直磁化を用いた高密度記録」岩崎俊一著、日経エレクトロニクス 1978年8月7日号、P100~111参照)

しかし、このCoCrをスパッタリング法で収算 して形成した最高磁気記録媒体においても、その 硬直磁気異方性は不充分であり、記録密度を充分 高くできないという問題点があった。

第6回は従来の最直監算記録媒体の構成を示す 断面図で、図中(1)は基材、例えばNiPメッキ処

理したアルミニウム基板、(3)は最直盤気記録層、 例えば CoCr層である。 NiPメッキ処理したア ルミニウム基板(1) に公知のスパッタリング技術 にて、 基板温度150℃で厚さ0.3μmのCoCr層(3) を設け、これに表面循滑処理を施した墨直磁気記 鉢媒体を用い、 ギャップ長0.3μmのリング型磁気 ヘッドで記録再生を行った。 ヘッド浮上量は 0.2 με、出力は 5kFRPiであった。その納集の出力と 限界記録密度(再生電圧が 1/2に低下する密度) Dsoを表1のり機に示す。また、上記是直磁気記 緑媒体を切り出し、 V S M (援動試料型磁力計)、 トルクメータにて固定した静磁気特性の保持力 Hc、 異方性磁界Hc、 及び飽和磁化Ms を表の a 機に示す。 限界記録密度 Diaの値は 20kFRP1と、 従来の面内記録方式の磁気記録媒体と比較してそ れほど低れてはいなかった。

[発明が解決しようとする課題]

従来の装直監気記録媒体は以上のように、面内 記録方式と比較してそれほど記録密度を大きくす ることができず、より記録密度の大きい最直磁気

直磁気記録度を設けたものを、上記載直磁気記録 層中で再配列が生じる温度以上に加熱し、上記 あ 材面に患直方向に磁界を印加しながら冷却するよ うにしたものである。

[作用]

本発明の最高磁気記録媒体においては、フェリ 磁性層の磁化によって多高磁気記録層の差面磁気 異方性を改善できるので、高密度に記録できる。 なお、フェリ磁性層はその補債機度が磁気記録再 生態度範囲にあるので、通常使用時には動和磁化 が極めて小さく読み出すことができず、また保持 力が極めて大きいため書き込むことができないの で記録再生特性に悪影響を与えない。

即ち、 最直級気記録度成該時に級界を印加することによりフェリ級性層が基材に患直に磁化されているので、 その磁化の影響によって成譲される例えば CoCr粒子はその磁化容易物が基材に是直に配向しやすくなる。

また、 前途の冷却過程において経界を印加する ことによりフェリ磁性層が基材に通道に風化され 紀録媒体の出現が望まれていた。

本発明は上記のような問題点を解拍するためになされたもので、 最適磁気記録度、 例えば CoCr の最適磁気 異方性を改善し、 高密度記録が可能な ま直磁気記録媒体を得ることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本角明の景直磁気記録媒体は、 並材にその補債 構成が磁気記録再生福度範囲にあるフェリ磁性層 を設け、 このフェリ磁性層上に便直磁気記録層を 設けたものである。

また、垂直磁気記録媒体の製造力法は、基材にその維信温度が磁気記録再生温度範囲にあるフェリ磁性層を形成した基材面に亜直方向に磁界を印加し、かつ上記フェリ磁性層の保持力が上記印加磁界よりも小さくなるように加熱して上記フェリ磁性層上に垂直磁気記録層を成膜するようにしたものである。

さらに、別の裏直盤気記録媒体の製造方法は、 基材にその補償場底が磁気記録再生温度範囲にあ るフェリ磁性層を設け、このフェリ磁性層上に量

ているので、 その磁化の影響によって可摂状態に ある 例えば B a フェライト磁性層が垂直方向に磁 気配向を起こし易くなると考えられる。

[実施辨]

以下、本発明の実施例を図に基づいて説明する。 第1回は本発明の一実施例の経直磁気記録媒体を 示す断面図で、(1)は基材、この場合はNiPメッ キ処理したアルミニウム基板、(2) はその施償温 度が磁気記録再生温度範囲にあるフェリ磁性層、 この場合はTbea(PeasCola)) + s層 (以下TbFe Co限と記す)、(3) は最直磁気記録層、この場合 はCoCr層である。

この一変施例の差直磁気記録媒体を製造するには、まず基板(1)上に公知のスパッタリング法を用いてフェリ磁性層のTbFeCo層(2)を0.5μm

ところで、このフェリ配性層、 TbFeCo居の 雑食温度Tcompは そのTb濃度によって変化する。 第2回の特性図に 組成をTb (FemaComa),--、と した場合の TcompとTb濃度の関係を示す。 機能 は T b 講成(x)(a t %)を、 疑情は補償温度 T comp (で)を扱わしている。 この実施例の場合使用(磁 気記録再生)する環境は通常の放温を対象として おり、補償温度を放温とすべく T b 調度が 24 a t % となるようにターゲット組成を開発してスパッタ リングを行った。

このThe (「Peas Cole) To 膜の塩皮と膜両最直方向の飽和磁化及び保持力の関係を第3箇の特性 関に示す。 模能は温度(で)を、 統領は飽和磁化 (cau/CC)及び保持力(kOe)を変わしている。

次に、プラズマ収束コイル等を用いて基材(1)に 2500eの 磁界を基材(1)に 豊政に印加 し、かつ基材(1)を 150℃に加熱して、ターゲットを Co-Cr としてスパッタリングにより、 TbFeCo属(2)上に CoCr居(3)を 0.3μα設けた。

この際、第3図の一点領跡からわかるように、 毎付温度が150℃であれば、TbFeCo居(2) は保 持力に打ち勝って似化され、その釣和似化は 70 emu/CCで、70emu/CCの似化が生じる。 (TbFe Coについては、例えば工業材料、第36巻、第8号、

和磁化が極めて小さく使み出すことができず、 また保持力が極めて大きいため書き込むことができないので、 磁気記録再生特性に殆ど影響は与えない。

第5回は本発明の他の実施例のバリウムフェライト流布形景直磁気記録媒体を示す模式図である。
(3)は長直磁気記録層で、この場合はバリウムフェライト途布形最直磁気記録層(以下Baフェライト 磁性層と記す)で、バリウ(Ba)フェライト磁性粉 (3a)を施可塑性樹脂、例えばボリアミド樹脂(3b) 中に分散させたものである。矢印(32)は磁化方向 を示す。

この他の実施例の悪直磁気記録媒体を製造するには、上記実施例と同様に、まず基材(I) 上に公知のスパッタリング法を用いてフェリ磁性層のTbz4(FescCola)70暦(2)を成膜した後、TbFeCo居(2)上に Baフェライト磁性例(3a)を分散させたポリアミド樹脂(3b)を公知の方法で途布し、Baフェライト磁性層(3)を形成する。 しかる後、Baフェライト磁性層(3)中で再配列が生じる温度

47.48頁参照) この T b F e C o 層 (2) 上に C o C r をスパッタリングすると、 第 4 図の説明図に示すように、 収取コイル等により誘導された T b F e C o 層 (2) の 低化 (21) によりスパッタされた C o C r 粒子(31) はその低化容易輸(31a) が 最直に配向しやすくなる。 矢印(A) は 磁力線を表わす。

この様にして作成した試料に潤滑処理を施した 透直磁気記録媒体を用い、従来例と同様にしてギャップ長0.3μmのリング型磁気ヘッドで記録再生 を行った。ヘッド浮上型は0.2μm、出力は5kFRPI であった。その結果を表1のb機に示す。また、 上記最直磁気記録媒体を切り出し、VSM、トルクメータにて倒定した静磁気特性を表のa機に示す。 での展を設けていない媒体よりも 大幅に改善されている。これは、上述のCoCrをスパッタリングする際のTbPeCo 糖の磁化により、最直磁気異方性が改善されたためと考えられる。

また、TbFeCo層はその補償温度を窓提付近に設定したので、窓塩で用いる通常の場合には熱

以上に加熱する。即ち熱可摂性樹脂の軟化温度以上に、この場合はポリアミド樹脂(3b)の軟化温度約 150でまで真空中で加熱する。その後冷却硬化させる過程において、TbFeCo層(2)、Baフェライト磁性層(3) 面に柔度方向に2000eの磁界を印加する。(パリウムフェライト途布形最直磁気記録媒体に関しては、例えば東芝レビュー 1985 VOL40 NO.13 P.1107~1114を参照)

この様にして得られた Baフェライト磁気記録 媒体と、 TbFeCo層(2)を形成せずに同様の工程 を軽て形成した Baフェライト磁気記録媒体とを 比較したところ、墨直方向の保証力Hcv、 両内方 向の保配力Hcg、 及び両者の比Hcv/Hcg は表 2 に示す結果となった。 表よりこの実施例の Tb FeCo層(2)を有するBaフェライト磁気記録媒体 の方が是直磁気記録に向いていることがわかる。

これは、冷却硬化造程において磁界を印加することで、上記実施例で説明したように TbFeCo 暦(2)が保持力に打ち勝って基材面に最直方向に 磁化されており、その磁化の影響によって 可塑

特開平2-227814 (4)

状態にある Baフェライト戦性層(3) が是直方向に磁気配向を起こし基くなるためと考えられる。即ちポリアミド樹脂(3b)が軟化して TbFeCo層(2)の磁化によりBaフェライト磁性粉(3a)が磁化方向に再配列を起こすためと考えられる。 なお、磁界は加熱する時から印加しておいてもよい。

また、この実施例においても上記実施例と同様 TbFeCo層はその構像温度を変揚付近に数定したので、玄橋で用いる通常の場合には磁気記録再 生特性に殆ど影響は与えない。

ところで、上記実施例では豊直磁気記録度(3)がスパッタリングにより形成したCoCr層である辞版形の最直磁気記録媒体の場合と、パリウムフェライト塗布形量直磁気記録度の場合について説明したが、これに限るものではない。また、フェリ磁性度についても、上述のTbFeCoに限らず、CdFeCo等、磁気記録媒体の使用状態に応じ直置選択すればよい。

[発明の効果]

以上のように、本発明によれば、基材にその補

密度に記録できる磁気記録媒体が得られる。 4. 関節の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の基度低気記録媒体を示す断面図、第2回は本発明に係るTbx(Feee Cois)i--のTcompとTb漏皮の関係を示す特性図、第3回は本発明に係わるTbzs(FeeeCois)re 膜の温度と映画装置方向の数和磁化及び保持力の関係を示す特性図、第4回は本発明の一実施例の製造方法の説明図、第5回は本発明の他の実施例を示す模式図、第6回は従来例を示す断面図である。

図において、(1)は基材、(2)はフェリ磁性度であるTbFeCo層、(21)はフェリ磁性度の磁化、(3)は基直磁気記録度である、CoCr層 とBaフェライト磁性度、(31)はCoCr粒子、(31a)は磁化容易権、(A)は磁力機、(3a)はBaフェライト磁性物、熱可塑性機能であるボリアミド磁能である。

なお、図中、同一符号は同一または相当部分を 示す。

代理人 大岩坩却

信提度が磁気記録再生温度範囲にあるフェリ磁性 度を設け、 このフェリ磁性層上に最直磁気記録度 を設けたものにすることにより、 フェリ磁性層の 磁化によって最直磁気記録層の裏直磁気異方性を 改善でき、 高密度に記録できる最直磁気記録媒体 が得られる効果がある。

即ち、 基材にその補償温度が磁気記録再生温度 範囲にあるフェリ磁性層を設け、 このフェリ磁性 層を形成した基材面に墨直方向に磁界を印加 以 かっ上記フェリ磁性層の保持力が上記印加 級界よ りも小さくなるように上記基材を加熱して上記 ェリ磁性層上に墨直磁気記録層を成蹊することに より最直磁気異方性が改善され、 高密度に記録で まる磁気記録媒体が得られる。

また、 基材にその確償温度が磁気記録再生温度 範囲にあるフェリ磁性層を設け、 このフェリ磁性 歴上に最直磁気記録歴を設けたものを、 上記最直 磁気記録層中で再配列が生じる温度以上に加熱し、 上記基材器に垂直方向に磁界を印加しながら冷却 することにより、 是直磁気異方性が改善され、 高

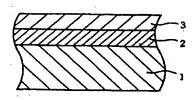
		13			٥
×	Hc(0e)	H ₁ (kOe) M ₂ (cm	(DS) 5W	批力(mypp)	Dse(kFRP
מפנ	650	0.5	400	99 .0	20
CoCr/Threico	009	1.5	420	69.0	40

Z X	Hev	Hc\$	포
Baフェライト	850	860	0
Ba7x341/TbFeCo	1020	890	1

特閒平2-227814(6)

第 2 図

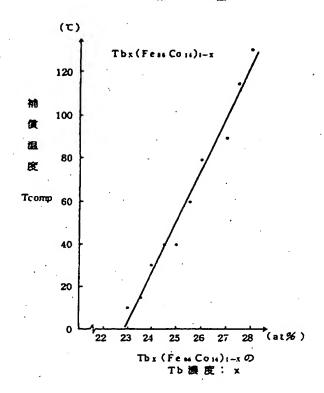
第 1 図



1:基 材

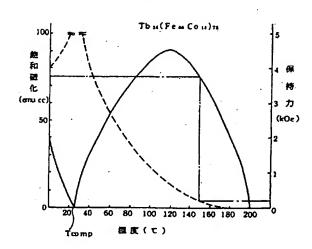
2:フェリ政性間であるTbFeCo 臓

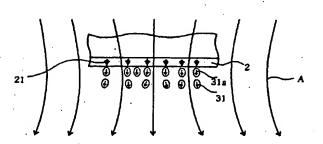
3:垂直磁気記録層であるCoCr 層



#B 4

第 3 数

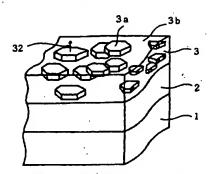




21:フェリ磁性層の磁化

31:垂直磁気配録層を形成するCoCrの粒子

31a : 磁化容易轴 A:磁力 線

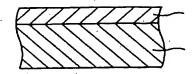


3:垂直磁気記録層である塗布形 パリウムフェライト磁性層

3a:パリウムフェライト磁性粉

3b:熱可塑性樹脂であるポリアミド樹脂

舞 . 6 ②



5. 稲正の対象

明細盤の発明の詳細な説明、図面の簡単な説明の概及び図面。

6. 補正の内容

(1) 明細書の第 3 頁第 8 行及び第 8 頁第 10 ~ 11 行の「出力は 5 kFRPI であつた。」を「出力は 5 kFRPI にて製定した。」に訂正する。

② 関係 3 頁第 12 行の「保持力」を「整直方向の 保磁力」に訂正する。

(3) 同能 5 頁館 11 ~ 12 行、 第 9 頁第 2 行及び節 10 頁第 19 行の「保持力」を「保磁力」に訂正する。

(4) 関第 9 頁第 9 行の「バリウ (Ba)」を「バリウム (Ba)」に訂正する。

(6) 関第9 頁第11 行の「磁化方向」を「磁化容易 触方向」に訂正する。

(6) 同第18 頁第16 行の「熱可塑性樹脂」を「(Sb) は熱可塑性樹脂」に訂正する。

"(7) 図面(第3図、第5図)を別紙のとおり訂正する。

統 補 正 啻(自発)

平成

B (

特許庁長官殿

1.事件の表示

2. 発明の名称

垂直磁気配録媒体及びその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

氏 名

. 住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄

(連絡先03(213)3421特許部)



方式 電影 在 查



7. 版付書類の目録

図面(類3 図、第6 図)

1 通

以上

